(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-275161

(43)公開日 平成9年(1997)10月21日

(51) Int.Cl. ⁶ H O 1 L 23/12 21/60	識別記号 311	庁内整理番号	FI H01L	23/12 21/60	技術表示簡明 L 311S
21,00					

審査請求 未請求 請求項の数16 OL (全 10 頁)

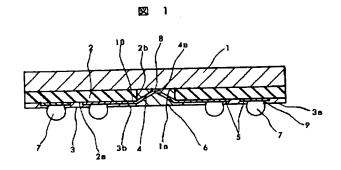
(21)出願番号	特願平8-82347	(71)出題人 000005108
(01) (01)		株式会社日立製作所
(22)出顧日	平成8年(1996)4月4日	東京都千代田区神田駿河台四丁目 6番地
	平成6年(1350/至月至日	(72)発明者 矢口 昭弘
		茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日
		立製作所機械研究所内
		(72) 発明者 北野 誠
		茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日
		立製作所機械研究所内
		(72) 発明者 田中 直敬
		茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日
		立製作所機械研究所内
		(74)代理人 弁理士 小川 勝男
		ì

(54) 【発明の名称】 半導体装置

(57)【要約】

【課題】CSP型半導体装置の外部端子となるはんだバンプ及び内部リード両方の疲労破壊を防止し、信頼性の高い半導体装置を提供する。

【解決手段】エラストマ樹脂からなる接着部材2の電極8側の端面を、リード4が形成されたシート状部材3の同じ端面よりも突出させ、露出したリード4を長くするとともに、水平部分を形成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】複数の表面を有し少なくとも一つの表面に電極を備えた半導体素子と、外部端子と、前記電極と前記外部端子とを電気的に接続する部材を備えたシート状部材と、前記シート状部材を前記半導体素子の表面に搭載するための接着部材とを備えた半導体装置において、前記電極に対向する側の前記接着部材の端面を、前記接着部材の端面に隣接する前記電極に対向する側の前記シート状部材の端面より前記電極に接近するように前記両端面の位置をずらしたことを特徴とする半導体装置。

1

【請求項2】複数の表面を有し少なくとも一つの表面に 電極を備えた半導体素子と、外部端子と、前記電極と前 記外部端子とを電気的に接続する部材を備えたシート状 部材と、前記シート状部材を前記半導体素子の表面に搭 載するための接着部材とを備えた半導体装置において、 前記電極に対向する側の前記接着部材の端面から電極ま での距離が、前記接着部材の端面に隣接する前記電極に 対向する側の前記シート状部材の端面から電極までの距 離より短くなるように前記両端面の位置をずらしたこと を特徴とする半導体装置。

【請求項3】複数の表面を有し少なくとも一つの表面に 電極を備えた半導体素子と、外部端子と、前記電極と前 記外部端子とを電気的に接続する部材を備えたシート状 部材と、前記シート状部材を前記半導体素子の表面に搭 載するための接着部材とを備えた半導体装置において、 前記半導体素子の前記電極が形成されている表面は長方 形であり、前記電極に対向する側の前記接着部材の端面 を、前記接着部材の端面に隣接する前記電極に対向する 側の前記シート状部材の端面より前記電極に接近するよ うに前記両端面の位置をずらしたことを特徴とする半導 30 体装置。

【請求項4】複数の表面を有し少なくとも一つの表面に 電極を備えた半導体素子と、外部端子と、前記電極と前 記外部端子とを電気的に接続する部材を備えたシート状 部材と、前記シート状部材を前記半導体素子の表面に搭 載するための接着部材とを備えた半導体装置において、 前記半導体素子の前記電極が形成されている表面は長方 形であり、前記電極に対向する側の前記接着部材の端面 から電極までの距離が、前記接着部材の端面に隣接する 前記電極に対向する側の前記シート状部材の端面から電 極までの距離より短くなるように前記両端面の位置をず らしたことを特徴とする半導体装置。

【請求項5】請求項1,2,3または4において、前記 電極を半導体素子表面の中心線部に配置した半導体装 置。

【請求項6】複数の表面を有し少なくとも一つの表面に 電極を備えた半導体素子と、外部端子と、前記電極と前 記外部端子とを電気的に接続する部材を備えたシート状 部材と、前記シート状部材を前記半導体素子の表面に搭 載するための接着部材とを備えた半導体装置において、 前記電極に対向する側の前記接着部材の端面を、前記電極に対向する側の前記シート状部材の端面より前記電極に接近するように前記両端面の位置をずらし、前記電極に対向する側のシート状部材の端面より突出した前記リードの一部が前記接着部材の表面に沿って延びていることを特徴とする半導体装置。

【請求項7】複数の表面を有し少なくとも一つの表面に電極を備えた半導体素子と、外部端子と、前記電極と前記外部端子とを電気的に接続する部材を備えたシート状部材を前記半導体素子の表面に搭載するための接着部材とを備えた半導体装置において、前記電極に対向する側の前記シート状部材の端面から電極までの距離が、前記電極に対向する側の前記シート状部材の端面から電極までの距離より短くなるように前記電極の位置をずらし、前記電極に対向する側のシート状部材の端面より突出した前記リードの一部が前記接着部材の表面に沿って延びていることを特徴とする半導体装置。

【請求項8】請求項6または7において、前記リードの 一部が沿って延びる前記接着部材の表面は、前記シート 状部材に対向する側の面である半導体装置。

【請求項9】請求項6,7または8において、前記半導体素子の前記電極が形成されている表面が長方形である 半導体装置。

【請求項10】請求項6,7,8または9において、前 記電極を半導体素子表面の中心線部に配置した半導体装 置

【請求項11】請求項6,7,8,9または10において、前記シート状部材の端面より露出したリードの、前記接着部材との接触面をはく離させた半導体装置。

【請求項12】請求項1,2,3,4,5,6,7,8,9,10または11において、前記電極に対向する側のシート状部材の端面と前記電極に対向する側の接着部材の端面のずらし量を、0.1m以上0.15m以下とした半導体装置。

【請求項13】複数の表面を有し少なくとも一つの表面に電極を備えた半導体素子と、外部端子と、前記電極と前記外部端子とを電気的に接続する部材を備えたシート状部材と、前記シート状部材を前記半導体素子の表面に搭載するための接着部材とを備えた半導体装置において、前記接着部材を弾性係数が異なる少なくとも2種類の材料で形成したことを特徴とする半導体装置。

【請求項14】複数の表面を有し少なくとも一つの表面に電極を備えた半導体素子と、外部端子と、前記電極と前記外部端子とを電気的に接続する部材を備えたシート状部材と、前記シート状部材を前記半導体素子の表面に搭載するための接着部材とを備えた半導体装置において、前記外部端子が設けられたシート状部材の直下部分に設ける接着部材を、電極近傍に設けられる接着部材より小さな弾性係数の材料で構成したことを特徴とする半

導体装置。

【請求項15】請求項13または14において、前記半 導体素子の前記電極が形成されている表面が長方形であ る半導体装置。

【請求項16】請求項13,14または15において、 前記電極を半導体素子表面の中心線部に配置した半導体 装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は半導体装置に関す る。

[0002]

【従来の技術】半導体装置の高集積化が進むなかで、半 導体装置のパッケージサイズを半導体素子のサイズに近 づけようとする技術が開示されている。この方法には2 種類あり、一つはベアチップ実装と呼ばれるものであ る。これは、半導体素子をプリント回路基板にバンプな どによって直接接合し、樹脂で封止した構造になってい

【0003】もう一つの方法は、従来と同様に樹脂封止 20 したパッケージを極力半導体素子のサイズまで小さくす る方法である。この方法で作られたパッケージは、一般 にCSP (チップサイズパッケージまたはチップスケー ルパッケージの略称)と呼ばれている。CSPについて は、例えば日経マイクロデバイス1995年626号 「チップ・サイズ・パッケージCSPがユーザーの手元 に」に紹介されている。CSP構造の公知例は、特表平 6-504408 号公報で、半導体素子の回路形成面に柔軟材 (エラストマ樹脂) からなる接着部材を介して外部端子 付きのテープを設け、外部端子と半導体素子の電極を電 30 気的に接続した構造のCSPが記載されている。ここ で、エラストマ樹脂とは、常温でゴム状弾性(小さい応 力でかなり大きな変形を起こし、その変形から急速にほ とんど元の形まで戻ろうとする性質)を有する高分子物 質であり、シリコーンゴム、スチレンブタジエンゴム、 ポリイソプレンなどがある。特開平6-224259 号公報で は、スルーホールを設けたセラミック基板に半導体素子 を搭載し、セラミック基板の反対側の面に外部接続用の 電極を設け、プリント回路基板に実装する構造が記載さ れている。また、特開平6-302604 号公報では、半導体 40 素子の電極形成面に金属パターン状リードを形成し、こ れに外部端子を設けた構造のCSPが記載されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】CSPの外部端子には 格子上に配列した金属バンプが用いられ、実装基板(プ リント回路基板)に接続される。金属バンプの材質は、 はんだが最も一般的である。このような構造のCSPで 問題となるのは、はんだバンプの接続信頼性である。半 導体素子 (シリコン (Si)) の線膨張係数は3×10 ~6/℃程度であり、最も一般的に使用されるガラスエポ 50

キシ樹脂系のプリント回路基板の線膨張係数は約17× 10~/℃である。このように両者の線膨張係数が大き く異なるような場合、温度変化が加えられるとはんだバ ンプにひずみが生じ、これが繰り返されることによって はんだバンプが熱疲労破壊することがある。

【0005】従来技術のうち、特開平6-224259 号公報 に記載されているCSP技術では、半導体素子の線膨張 係数に近いセラミック基板をパッケージ構成材料に使用 しているため、ガラスエポキシ樹脂系のプリント回路基 10 板に実装すると、はんだバンプに大きなひずみが発生す る。また、特開平6-302604 号公報に記載のCSP技術 では、はんだバンプが直接半導体素子表面に接続されて いるため、上述した問題が発生する。

【0006】はんだバンプ熱疲労破壊に対して最も考慮 され、信頼性が髙いと考えられる従来の半導体装置は、 特表平6-504408 号公報に記載された半導体装置であ る。この半導体装置の断面構造を図9に示す。半導体素 子1の回路形成面1aに柔軟なエラストマ樹脂からなる 接着部材2を介してテープ3が設けられており、テープ 3には金属箔からなるリード4の一方の端部に連なるパ ターン状リード5が形成されている。リード4の他方の 端部は半導体素子1上の電極8に接合されており、この 部分は樹脂6によって封止されている。パターン状リー ド5にははんだバンプ(外部端子)7が接合されてお り、はんだバンプ7により外部のプリント回路基板上に 実装される。図9に示した従来の半導体装置では、半導 体素子とはんだバンプとの間に柔軟なエラストマ樹脂が 介在しているので、半導体素子とプリント回路基板の線 膨張係数差が柔軟なエラストマ樹脂の変形により吸収さ れ、その結果はんだバンプに加わる熱ひずみが小さくな る。

【0007】ところが図9に示した構造の従来の半導体 装置では、エラストマ樹脂が柔軟であることに起因する 別の問題が生じる。半導体素子1の電極とはんだバンプ 7を電気的に接続するリード3は、エラストマ樹脂から なる接着部材2に接着されており、かつ接着部材2の厚 さ方向 (図9に示すY方向) に横断する構造になってい る。従って、半導体素子と、半導体装置を実装するプリ ント回路基板の線膨張係数差がエラストマ樹脂の変形に より吸収され、リードにも同様の変形が加わる。このた め、リード自体あるいはリードと半導体素子の電極との 接合部にひずみが生じ、これが繰り返されることによっ てリードやリード接合部が疲労破壊する可能性が大き い。従来技術ではリードあるいはリード接合部の疲労破 壊に対して考慮されておらず、はんだバンプの信頼性が 十分であっても、リードあるいはリード接合部が疲労破 壊し、結局は半導体装置の信頼性を著しく低下させる可 能性が大きい。

【0008】また、図9に示した従来の半導体装置で は、半導体素子にテープ3を接着部材2で張り付ける

40

5

際、接着部材2のサイズがテープ3より大きくなってい ると、接着部材2の端面2b近傍に接着時の圧力が作用 せず、未接着部分が発生する。そのため、接着部材2の サイズはテープ3と同一か、図10のように小さくなる ように設定される。すなわち、テープ3の端面3bがエ ラストマ樹脂 2 の端面 2 b より半導体素子 1 の電極 8 に 近づくようにテープ3が突出して、両端面2b,3bの 位置がずれるように設定される。しかし、図10のよう に、テープ3のサイズが大きく、テープ3の端面3bと 接着部材2の端面2bがずれていると、エラストマ樹脂 10 端面2bの近傍がテープ3突出部分の陰になるため、樹 脂6による封止の際に、ボイドや未充填等の樹脂6の充 填不良が発生する。充填不良が存在していると、半導体 装置をプリント回路基板に実装する際の加熱によって充 填不良部分を起点とするクラックが発生し、半導体装置 の信頼性を低下させる。

【0009】従来のCSP半導体装置では、はんだバンプの信頼性かあるいは内部リードの信頼性のどちらかに問題があり、全体として十分な信頼性が得られていなかった。

【0010】本発明の目的は、はんだバンプと内部リードの両方の信頼性の高いCSP型の半導体装置を提供することにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明では、上記目的を 達成するため、以下の手段を採用する。

【0012】(1)表面に電極を備えた半導体素子と、外部端子と、電極と外部端子とを電気的に接続する部材を備えたシート状部材と、シート状部材を半導体素子表面に搭載するための接着部材を備えた半導体装置であっ 30 て、半導体素子上の電極に対向する側の接着部材の端面を、これに隣接する同じ側のシート状部材の端面より電極に接近するようにずらした。

【0013】本発明では、半導体素子の電極と外部端子との電気的接続を行う部材のシート状部材からの露出部分を長くすることによって前記電気的接続部材の剛性を小さくでき、前記電気的接続部材の変形によって熱ひずみを緩和することができる。また、シート状部材の半導体素子との対向面全面に接着部材を設置することができる。

【0014】(2)表面に電極を備えた半導体素子と、外部端子と、電極と外部端子とを電気的に接続する部材を備えたたシート状部材と、シート状部材を半導体素子表面に搭載するための接着部材を備えた半導体装置であって、電極に対向する側の接着部材の端面から電極までの距離を、これに隣接する同じ側のシート状部材の端面から電極までの距離より短くなるように両端面の位置をずらした。

【0015】本発明では、半導体素子の電極と外部端子 との電気的接続を行う部材のシート状部材からの露出部 50

分を長くすることにより前記電気的接続部材の剛性を小

さくし、前記電気的接続部材の変形によって熱ひずみを 緩和することができる。また、シート状部材の半導体素 子との対向面全面に接着部材を設置することができる。

【0016】(3)表面に電極を備えた半導体素子と、外部端子と、電極と外部端子とを電気的に接続するシート状部材と、シート状部材を半導体素子表面に搭載するための接着部材を備えた半導体装置であって、半導体素子が長方形であり、電極に対向する側の接着部材の端面から電極までの距離を、隣接する同じ側のシート状部材の端面から電極までの距離より短くなるように両端面の位置をずらした。

【0017】本発明は、半導体素子の電極と外部端子との電気的接続を行う部材のシート状部材からの露出部分を長くすることによって前記電気的接続部材の剛性を小さくし、前記電気的接続部材の変形によって熱ひずみを緩和することができる。また、シート状部材の半導体素子との対向面全面に接着部材を設置することができる。さらに、従来構造の半導体装置で用いていた半導体素子をそのまま使用することができ、長方形の半導体素子の長辺に沿った方向に1列の配置で電極を形成することができる。

【0018】(4)表面に電極を備えた半導体素子と、外部端子と、電極と外部端子とを電気的に接続する部材を備えたシート状部材と、シート状部材を半導体素子表面に搭載するための接着部材を備えた半導体装置であって、半導体素子が長方形であり、電極に対向する側の接着部材の端面から電極までの距離を、隣接する同じ側のシート状部材の端面から電極までの距離より短くなるように両端面の位置をずらした。

【0019】本発明では、半導体素子の電極と外部端子との電気的接続を行う部材のシート状部材からの露出部分を長くすることにより前記電気的接続部材の剛性を小さくし、前記電気的接続部材の変形によって熱ひずみを緩和することができる。また、シート状部材の半導体素子との対向面全面に接着部材を設置することができる。さらに、従来構造の半導体装置で用いていた半導体素子をそのまま使用することができ、長方形の半導体素子の長辺に沿った方向に1列の配置で電極を形成することができる。

【0020】(5)(1)~(4)で電極を半導体素子の中心線部に配置したことである。

【0021】本発明では(1)~(4)の作用の他に、電極から外部端子までの接続距離を短くできる作用を得られる。

【0022】(6)表面に電極を備えた半導体素子と、外部端子と、電極と外部端子を電気的に接続するリードを設けたシート状部材と、シート状部材を半導体素子表面に搭載するための接着部材を備えた半導体装置であって、半導体素子上の電極に対向する側の接着部材の端面

を、同じ側のシート状部材の端面より電極に接近するよ うにずらし、シート上部材の端面より突出したリードを 接着部材の表面に沿わせた。

【0023】本発明では、半導体素子の電極と外部端子 との電気的接続を行うリードのシート状部材からの露出 部分を長くすることによってリードの剛性を小さくし、 リードの変形により熱ひずみを低減することができる。 また、シート状部材の半導体素子との対向面全面に接着 部材を設置することができる。さらに、シート状部材よ り突出したリードの突出部近傍に半導体素子の電極形成 10 面と実質的に平行なリード部分を形成することができ

【0024】(7)表面に電極を備えた半導体素子と、 外部端子と、電極と外部端子を電気的に接続するリード を設けたシート状部材と、シート状部材を半導体素子表 面に搭載するための接着部材を備えた半導体装置であっ て、電極に対向する側の接着部材の端面から電極までの 距離を、同じ側シート状部材の端面から電極までの距離 より短くなるように両端面の位置をずらし、シート上部 材の端面より突出したリードを接着部材の表面に沿わせ 20

【0025】本発明では、半導体素子の電極と外部端子 との電気的接続を行うリードのシート状部材からの露出 部分を長くすることによってリードの剛性を小さくし、 リードの変形により熱ひずみを低減することができる。 また、シート状部材の半導体素子との対向面全面に接着 部材を設置することができる。さらに、シート状部材よ り突出したリードの突出部近傍に半導体素子の電極形成 面と実質的に平行なリード部分を形成することができ

【0026】(8)(6),(7)で、シート状部材より 突出したリードの一部が沿って延びる接着部材の表面 を、接着部材がシート状部材に対向する側の面とした。 【0027】本発明では、シート状部材より突出したリ ードに半導体素子の電極形成面と平行な部分を形成する ことができ、リード自体の剛性を小さくすることによっ てリードに発生する熱ひずみを低減することができる。 【0028】 (9) (6)~(8) で、半導体素子の形状 を長方形とした。

【0029】本発明では、(6),(7)と同様の作用を 40 得られる。また、従来構造の半導体装置で用いていた半 導体素子をそのまま使用することができ、長方形の半導 体素子の長辺に沿った方向に1列の配置で電極を形成す ることができる。

【0030】 (10) (6)~(9) の半導体装置で、電 極を半導体素子の中心線部に配置した。

【0031】本発明では、(6)~(9) と同様の作用が 得られる。また、電極から外部端子までの接続距離を短 くすることができる。

【0032】 (11) (6)~(11) の半導体装置で、

前記シート状部材より突出したリードの接着部材との接 触面をはく離させた。

【0033】本発明では、シート状部材より突出したリ ードが容易に変形できるようになり、リードに発生する 熱ひずみが低減する。

【0034】 (12) (1)~(11) の半導体装置で、 電極に対向する側のシート状部材の端面と接着部材の端 面のずらし量を0.1mm以上0.15mm以下とした。

【0035】本発明では、シート状部材より突出したリ ードの突出部近傍に半導体素子の回路形成面と実質的に 平行なリード部分を形成することができる。これによっ てリード自体の剛性が小さくなり、リードに発生する熱 ひずみが低減する。

【0036】(13)表面に電極を備えた半導体素子 と、外部端子と、電極と外部端子とを電気的に接続する リードを備えたシート状部材と、シート状部材を半導体 素子表面に搭載するための接着部材を備えた半導体装置 であって、接着部材を弾性係数が異なる少なくとも2種 類の材料で形成した。

【0037】本発明では、はんだ等の金属バンプで形成 される外部端子及びリードそれぞれの熱ひずみを低減す るために最適な材料を使い分けることができる。

【0038】(14)表面に電極を備えた半導体素子 と、外部端子と、電極と外部端子とを電気的に接続する リードを備えたシート状部材と、シート状部材を半導体 素子表面に搭載するための接着部材を備えた半導体装置 であって、外部端子が設けられたシート状部材の直下部 分に設ける接着部材を、電極近傍の接着部材より小さな 弾性係数の材料で形成した。

【0039】本発明では、外部端子とリード両方の熱ひ ずみを低減することができる。

【0040】 (15) (13) および (15) の半導体 装置で、半導体素子を長方形にした。

【0041】本発明では、従来構造の半導体装置で用い ていた半導体素子をそのまま使用することができ、長方 形の半導体素子の長辺に沿った方向に1列の配置で電極 を形成することができる。

【0042】 (16) (13)~(15) の半導体装置 で、電極を半導体素子の中心線部に配置した。

【0043】本発明では、電極から外部端子までの接続 距離を短くすることができる。

[0044]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例を図面を用 いて説明する。

【0045】図1は本発明による半導体装置の第1実施 例を示す断面図であり、図2は図1に示した半導体装置 の平面図である。

【0046】図で、半導体素子1の回路形成面1aには エラストマ樹脂からなる接着部材2によってシート状部 50 材 3 が設けられており、シート状部材 3 には銅(Cu)

30

箔、あるいは表面に金(Au)、ニッケル(Ni)等のメッキを施した銅箔からなるリード4と、リード4に連なりシート状部材3上に形成されたパターン状リード5が設けられている。半導体素子1の電極8が形成されている領域には接着部材2は設けられておらず、リード4の半導体素子1上の電極8側の端部4aと電極8とを接合することによって、リード4と半導体素子1は電気的に接続されている。なお、リード4と電極8の接合部分は封止樹脂6によって封止されている。シート状部材3には表面3aからパターン状リードまで達する穴部9が10設けられており、金属バンプからなる外部端子7が前記穴部9でパターン状リード5に接合されている。

【0047】接着部材2の電極8側の端面2bは、これに隣接するシート状部材3の電極8側の端面3bより電極8に近づくように突出しており、両端面の位置がずれている。リード4はシート状部材3の端面3bから接着部材2のシート状部材3との接触面2aに沿って水平方向(半導体素子の回路形成面1aと平行な方向)に延びてリード水平部10を形成し、接着部材2の端面2bのエッジ部分で折れ曲がって、電極8と接合している。

【0048】本実施例に示した半導体装置では、半導体素子1は長方形であり、電極8は半導体素子1の長辺に沿った方向の中心部に1列の配列で設けられている。

【0049】本実施例の接着部材2にはエラストマ樹脂を使用する。本実施例に使用するエラストマ樹脂の縦弾性係数は0.1MPa~50MPa程度であり、シリコーンゴム,スチレンブタジエンゴム,ブチルゴム等の材料がある。封止樹脂6には接着部材2と同質の材料を用いる。シート状部材3はポリイミド樹脂などからなるフィルム状部材で形成する。外部端子7の材料には、表面30実装型半導体装置の実装に広く用いられているはんだ

(例えば、Pb-Sn系共晶はんだ)を用いるのが望ましい。リード4は上記した銅箔以外に、金(Au),銀(Ag)などの箔状部材で形成してもよい。

【0050】半導体素子1の厚さは0.2mm~0.4mmの 範囲であり、接着部材2の厚さは0.05mm~0.15m m、シート状部材3の厚さは0.025mm~0.05mmの 範囲に設定され、外部端子7となる金属バンプの高さは 0.03mm~0.08mmとなる。従って、パッケージ厚は 最も厚い場合でも0.68mm 程度であり、従来のTSOP型 40 半導体装置(厚さ1.0mm)より薄型化することができる。

【0051】本実施例の半導体装置によれば、シート状部材の端面より突出したリードに水平部分を形成することができ、リードを長くできるとともにリードの剛性を低下することができるので、エラストマ樹脂材料からなる接着部材の変形によってリードに生じるひずみをリード自体の変形により緩和することが可能となる。従ってリードに生じるひずみが小さくなり疲労破壊が起きなくなる。また、接着部材にエラストマ樹脂を使用している50

ので外部端子となるはんだの接合部も疲労破壊することがない。また、シート状部材の半導体素子との対向面全面に接着部材を設けることができ、テープ3の陰となる部分がないので、封止の際に樹脂の充填不良の発生がない。さらに、半導体素子の形状を長方形とし、その長辺に沿った方向に電極を配置することによって電極を1列配置に収めることができ、半導体素子上での電極が占める面積を小さくすることができる。これによって、半導

10

体装置のサイズも小さくすることが可能となる。図1に示した形状の半導体装置は、比較的外部端子の数が少ないDRAM (ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ) などの半導体素子を搭載する装置に適している。 さらにまた、半導体素子の電極を半導体素子の中心線部に配置することによって、電極から外部端子までの接続距離を短くすることができ、高速動作に適した半導体装置を提供できる。

【0052】ここで、図1及び図2に示した本発明による半導体装置の製造方法を説明する。

【0053】フィルムもしくはテープなどから形成されるシート状部材3に、従来のTCP(テープ・キャリア・パッケージ)に用いられるテープ形成技術の同様の方法によりリード4及びパターン状リード5を形成する。フィルム状の接着部材2をシート状部材3に貼り付け、接着部材2を介してシート状部材3を半導体素子1に接着する。または、接着部材2を半導体素子1の表面に形成した後、その上からシート状部材3を貼り付けてもよい。シート状部材3から突出したリード4の端部を半導体素子1の電極8と接合した後、リード4と電極8との接合部分を樹脂6で封止する。最後にシート状部材3に外部端子7を搭載して半導体装置を得る。

【0054】図1及び図2に示した実施例では、半導体素子1の電極8が半導体素子の長手方向の中心線部に配置されている半導体装置の例を示した。しかしながら、本発明は、図3、図4に示すように半導体素子1の回路形成面1aの周辺部1bに電極8が形成されている半導体素子1を用いた半導体装置でも同様の効果を得ることができる。ここで、図3は半導体素子1の周辺部1bに電極8が配置された本発明の第1実施例の他の態様を示す断面図であり、図4は図3に示した半導体装置の平面図である。

【0055】図で、半導体素子1の回路形成面1aにはエラストマ樹脂材料からなる接着部材2によってシート状部材3が設けられており、シート状部材3には箔状のリード4とパターン状リード5が形成されている。リード4の半導体素子1上の電極8側の端部4aと電極8を接合することによって電極8とリード4、及びリード4に連なるパターン状リード5とパターン状リード5に接合された外部端子7の間が電気的に接続されている。

【0056】接着部材2の電極8側の端面2bは、これに隣接するシート状部材3の電極8側の端面3bより電

極8に近づくように突出しており、両端面の位置がずれている。リード4はシート状部材3の端面3bから接着部材2のシート状部材3との接触面2aに沿って水平方向(半導体素子の回路形成面1aと平行な方向)に延びてリード水平部10を形成し、接着部材2の端面2bのエッジ部分で折れ曲がって、電極8と接合している。

【0057】図3,図4に示した実施例では、半導体素子1の周辺部1bの4辺すべてに電極8が設けられている。このような半導体装置の構成は、外部端子の数が多くなるマイコンやゲートアレイなどの半導体素子を搭載 10 する装置に適している。

【0058】なお、図5に示す接着部材2の端面2bと、これに隣接するシート上部材3の端面3bのずらし量、すなわちリード4の水平部10は、100μm以上150μm以下に設定するのが望ましい。テープ3と接着部材2の貼付精度は50μm程度であり、ずらし量

(リード水平部10) を 100μ m以下に設定すると十分なリード水平部10を確保できなくなる。また、水平部を必要以上に長くすると半導体素子の面内で外部端子を配置するスペースが確保できなくなる。

【0059】図6はシート状部材3の端面から電極8と の接合部までのリード水平方向の長さを一定として、図 5に示したリード水平部10の長さを変えた場合のリー ド4の破断寿命を評価した図である。図1に示した形状 の半導体装置をガラスエポキシ系のプリント回路基板に 実装した状態をモデル化し、有限要素法により125℃ ~-55℃の温度変化を与えた場合のリード疲労寿命を 評価した。図はリード水平部10の長さ0μmの場合を 寿命1とし、寿命を無次元化して示してある。リード4 の破断寿命は、リード水平部10の長さを50 µ m以上 30 にすることによって著しく増加している。先に述べたシ ート状部材3と接着部材2の貼付精度を考慮すると、リ ード水平部10の長さの下限値は100μmに設定する のが妥当であり、上限値は半導体装置のサイズを半導体 素子のサイズと一致させるため150μm程度にするの が望ましい。本発明者らが実施した図6の寿命評価で は、リード水平部10の長さを50μm~100μmに 設定すれば、半導体装置の実用上十分な寿命が得られる ことを確認している。

【0060】また、リード水平部10で、リード4の接 40 着部材2との接触面10aをはく離させることにより、リード4自体の変形がより容易になり、リード4に発生する熱ひずみがさらに減少する効果が得られる。

【0061】図7は本発明による半導体装置の第2実施例を示す断面図である。

【0062】図で、半導体素子1の回路形成面1aには、エラストマ樹脂材料からなる第1接着部材11と第 1接着部材より弾性係数の大きな材料で形成した第2接 着部材とによってシート状部材3が設けられており、シート状部材3にはリード4とリード4に連なりシート状50

部材3の表面に形成されたパターン状リード5が設けられている。半導体素子1の電極8は半導体素子の中心部に設けられており、電極8が形成されている半導体素子の領域には接着部材11,12は設けられておらず、リード4の端部4aと電極8とが接合されている。リード4と電極8の接合部分は封止樹脂6によって封止されている。シート状部材3には表面3aからパターン状リー

12

ド5まで達する穴部9が設けられており、はんだなどの 金属バンプからなる外部端子7が穴部9でパターン状リ ード5に接合されており、半導体素子1の電極8と外部 端子7との電気的接続がなされている。

【0063】シリコーンゴムなどのエラストマ樹脂からなる第1接着部材11は、少なくともシート状部材3に外部端子7が接合されている直下(あるいは直上)部分を含む領域に設けられている。一方第2接着部材12はリード4が突出しているシート状部材3の端面3bの近傍であって、外部端子7のシート状部材3への接合面内からはずれた領域に形成する。

【0064】第2接着部材12には、第1接着部材11に用いる材料の弾性係数(縦弾性係数0.1MPa~50MPa)より大きな弾性係数を有する材料を用いる。このような材料は、エポキシ、ポリイミドまたはシリコーンなどを主成分とする樹脂から選択する。縦弾性係数はおよそ100MPa~10000MPaである。

【0065】本実施例の半導体装置によれば、外部端子 7が設けられている領域に弾性係数の小さいエラストマ 樹脂からなる接着部材を設けることによって、半導体素 子と半導体装置を実装するプリント回路基板との線膨張 係数差に起因して外部端子に生じる熱ひずみを接着部材 の変形により緩和することができる。また、リード4の シート状部材3からの突出部近傍には第1接着部材を形 成するエラストマ樹脂よりも弾性係数の大きな接着部材 を設けることにより、リード突出部分の接着部材の変形 を小さくすることができ、リードに発生する熱ひずみを 低減することができる。接着部材の組み合わせにより、 外部端子の接合部及びリード両方の疲労破壊寿命を向上 させた半導体装置を得ることができる。さらに、半導体 素子の電極を半導体素子の中心線上に配置することによ って、電極から外部端子までの接続距離を短くすること ができ、高速動作に適した半導体装置を提供できる。

【0066】なお、図7に示した本発明の第2実施例による半導体装置では、電極8を半導体素子の中心部に設けた半導体装置の例を示した。しかし、本発明は、図8に示すように半導体素子1の回路形成面1aの周辺部1bに電極8が形成されている半導体素子を用いた半導体装置でも同様の効果が得られる。ここで、図8は半導体素子1の周辺部1bに電極8が配置された本発明の第2実施例の他の態様を示す断面図である。

[0067]

【発明の効果】本発明によれば、次に述べる効果が得ら

れる。

【0068】(1),(2),(4) 半導体素子の電極と 外部端子との電気接続を行う部材に発生する熱ひずみを 低減でき、疲労破壊の発生を防止できる。また、封止樹 脂の充填不良を防止できる。

【0069】(3)半導体装置の小型化も実現できる。

【0070】(5)(1)から(4)の効果の他に、半 導体装置の高速化に対応できる。

【0071】(6),(7),(8)半導体素子の電極と 外部端子との電気接続を行うリードに発生する熱ひずみ 10 を低減でき、リードの疲労破壊の発生を防止できる。ま た、封止樹脂の充填不良を防止できる。

【0072】(9)(6)の効果の他に、半導体装置の 小型化を実現できる。

【0073】(10)(6)から(9)の効果の他に、 また半導体装置の高速化に対応できる。

【0074】(11)半導体素子の電極と外部端子との電気接続を行うリードの変形がより容易になり、リードに発生する熱ひずみを低減し、疲労破壊の発生を防止できる。

【0075】(12)半導体素子の電極と外部端子との電気接続を行うリードの熱ひずみを低減し、(13),

(14) はんだなどから構成される外部端子及び半導体 素子の電極と外部端子との電気接続を行うリード両方の 熱ひずみを低減でき、疲労破壊の発生を防止できる。

【0076】(15)(13)の効果の他に、半導体装置の小型化を実現できる。

【0077】(16)(13)の効果の他に、半導体装*

1…半導体素子、2…接着部材、3…シート状部材、4 …リード、5…パターン状リード、6…樹脂、7…外部 端子、8…電極、9…穴部、10…リード水平部、11 …第1接着部材、12…第2接着部材、1a…半導体素 子の回路形成面、2b…接着部材の端面、3b…シート 状部材の端面、4a…リードの電極との接合部。

* 置の高速化に対応できる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による半導体装置の第1実施例を示す断 面図。

14

【図2】図1に示した第1実施例の樹脂を取り除いた状態での平面図。

【図3】図1に示した第1実施例の他の態様を示す断面 図

【図4】図3に示した実施例の樹脂を取り除いた状態で の平面図。

【図5】リード水平部分を説明するための部分拡大断面

【図6】リード水平部長さと疲労寿命の関係を解析した図。

【図7】本発明による半導体装置の第2実施例を示す断 面図。

【図8】図7に示した第2実施例の他の態様を示す断面図。

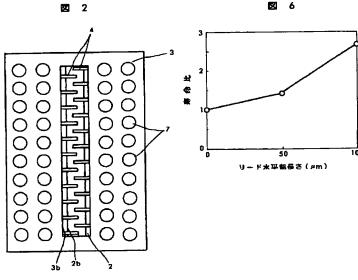
【図9】従来のCSP型半導体装置の例を示す断面図。 【図10】テープ端面とエラストマ樹脂端面との位置関係を説明するための部分断面図。

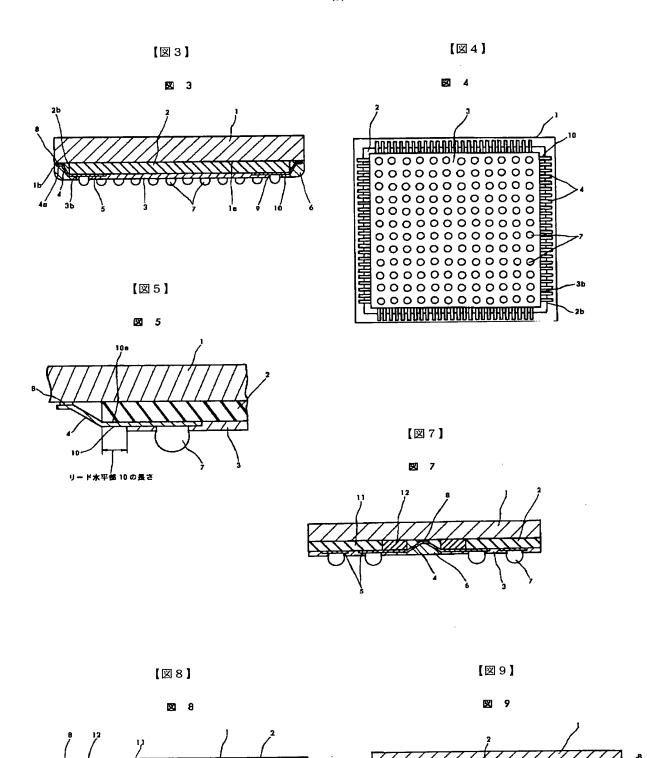
【符号の説明】

大部材の端面、4a…リートの電極との現 【図2】 【図6】

3 2 3b 1 1 b 6 5 7 3 a

【図1】





【図10】

図 10

